P. 008/037



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10242546 A

(43) Date of publication of application: 11.09.98

(51) Int. CI H01\$ 3/02 G05D 23/20

(21) Application number: 09040974

(22) Date of filing: 25.02.97

(71) Applicant

SEITAI HIKARI JOHO KENKYUSHO:KK

(72) Inventor:

TSUNEKANE MASAKI

(54) TEMPERATURE CONTROLLER FOR OPTICAL ELEMENT AND LASER OSCILLATOR

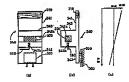
(57) Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a small-sized temperature controllor which can control the temperature of an optical element in a high-temperature region and has temperature controllosibility and temperature establity by controlling the temperature of supporting body having a plurality of components welded to each other with a brazing metheful having a mething point of a specific temperature or higher and to obtain a leser coelilator having sexeliant output stability.

SOLUTION: The heat generated by a reletive host generating wire 310 reaches an optical element 330 insorted into a through hole 343a after the heat is transferred to a supporting section 343 through a heat transferring section 341. The heat is further transferring section 341. The heat is further transferring section 342. While the heat generated from the wire 310 reaches the Politor element 320, through a heat transferring section 342. While the heat generated from the wire 310 reaches the Politor element 320, a temperature gradient which is higher on the wire 310 relet and lawer on the element 320 dais to generated in a holder 340, because the heat is radiated. Therefore, the sefery of the Politor element 320 itself can be secured even when the temperature of the optical element 330 exceeds 200°C, because the homproature of the element.

320 can be maintained at a value lower than the melting point of the bond used in the element 320 by contriving the shape of the holder 340.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO



(19)日本回转前 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特爾平10-242546

(43)公開日 平成10年(1998) 9月11日

(51) Int.CL*		微別記号	FI		
H015	3/02		H018	3/02	Z
GOSD	23/20		G05D	23/20	A

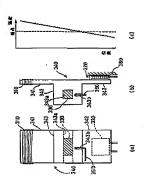
請求項の数4 OL (全5 頁)

(21) 出願番号	特顯平9-40974	(71)出期人	393012296
(22)出劇日	平成9年(1997)2月25日		株式会社生体光情報研究所 山形県山形市松栄2丁目2番1号
(tec) trime in	W-1001) 2 /4 200	(72) 発明者	
		(74)代理人	
		İ	

(54) [発明の名称] 光学本子の温度解御装置及びレーザ発振器

(57) [場約]

【課題】本発明は、光学素子の温度を高温で制御でき、 かつ0. 1°C程度の高い温度制御性および安定性を付す る小型の温度制御装置を提供すること、および出力安定 性に優れたレーザ発振器を提供することを目的とする。 [解決手段] ホルダ3 4の一方の伝熱部3 4 aに抵抗発 熱体として抵抗発熱線31が巻かれ、他方の伝熱部34 bにペルチエ素子32が接着され、ホルダ34の中央部 にある支持部34cに光学素子33が保持されており、 ベルチェ素子32の出力が制御されることでホルダ34 の温度勾配が制御される。



(2)

10

特開平10-242546

[特許請求の範囲]

【請求項1】 光学素子が支持された支持体と、 融点が200℃を置えるロウ材で接合された複数の構成

磁点が200でを超えるロウ材で接合された複数の構成 的品を有し前配支持体の乳立を制御することにより該支 持体に支持された光学楽子の温度を制御するベルチェ素 子とを備えたことを特徴とする温度制御装回。

【請求項2】 光学素子が支持される支持部を中央部に 有するとともに該支持部の両側それぞれから延在する伝 熱部を有するホルダと、

前記ホルダの一方の伝熱部に固定された抵抗発熱体と、 前記ホルダの他方の伝熱部に固定されたベルチェ薬子と を備えたことを特徴とする温度制御装置。

【請求項3】 完共振器内の光権上に配置された光学素 子と、該光学素子の温度を順調する温度順御装置とを編 えたレーザ発展器において、 前記温度側御製置が、

前記光学素子が支持された支持体と、

限点が300℃を超えるロシ村で兼合された複数の構成 部品を有し前記支持体の温度を制御することにより該支 持体に支持された光学呆子の温度を制御することにより では、大学学子のではを制御するベルチェ素 20 子とを備えた装置であることを特徴とするレーザ発展

【請求項4】 光共振器内の光柏上に配置された光学素子と、該光学素子の温度を制御する温度制御装置とを備えたレーザ発振器において、

前記温度剛御装置が、

光学素子が支持される支持部を中央部に行するとともに 該支持部の両側それぞれから延在する伝熱部を行するホ ルダと、

的記ホルダの一方の伝統部に固定された抵抗発熱体と、 的記ホルダの他方の伝統部に固定されたベルチェ素子と を備えたものであることを特徴とするレーザ発振器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、非線形光学結晶等 の光学素子を温度制御する温度制御装置、およびその温 度期御装置を行するレーザ発振器に関する。

[0002]

【使来の技術】後来より、レーザの基本を転形を第2高 画版などの東用性の高い光に変換する場合に、レーザ発 40 振器内に、しばしば、光学素子の一種である非視形光学 結晶等が設置される。この非線形光学結晶は所定の温度 において変換像率が加速されることが多少。 力る際にはその過度が加速されることが多少。

[0003] 一般に、レーザ発極器内の水学来子の温度 側額は、800末額の温度では、水学来子を支持した支 持体に繋続れば独しているベルチン東子の発熱量および 吸熱量が制御されることによって行われる。一方、80 で以上での温度側側は形実化の温度制御が発により行わ れている。802日との温度によりを発失機を図1 に 50

示す。光学素子の支持体 1 は例えば解釈であって、買 加和 1 1 aが明けられており、その買通和 1 1 a 内には 光学素子 2 5 対象人されている。支持体 1 1 に近距して 巻き付けられたタングステンなどの抵抗発数体 1 0 の発 熱量が解測されることにより光学素子の起皮が刺激される。

【0004】 このように80℃を境にして温度側倒方法 が異なるのはベルチエ素子の構成部品の接合に80℃程 度で融解する半田材が使用されているためである。

[0005]

「発明が特別しようとする課題」 抵抗療施体はベルチェ 素子に較べて疾熱量が小さく、光学素子を異温する場合 には時間がかかる。また気が筋熱体向身には冷却機能が なく、従って重致抗熱体が温度時期に用いられる場合は 成発熱量の制力ができないが、はなり制か行されるため、 返回 制御性や応答性はベルチェ素子を用いた場合に較べてか なり返い。このため、温度加削される対象物の熱容量が 大きい場合には、所菜の温度に対して大きく上下に行き 過ぎが繰り返されることが多く、所還の温度に変定する までには長い間部が必要である。また、外部業子を取り替 えずにならい間が必要である。さらに、光等業子を取り替 える際には装頭を冷削する必要があるが、自然冷却では 温度が下がるのに時間がかかかり、思想们で冷却するため はは別の機能による機能性がか必要である。 は知りの機能による機能性があると

[006] 総が定熱体により光学素子を延延期間する場合の温度制度性は具体的には0.7 と初報が開致であって制御を収く、温度支圧性も同程度である。このため、0.1 で配度の高い温度制度性が関東できまった。レーザを開放しませた。レーザが建四内に組み込まれた光学素子を抵抗素熱体で温度制御する場合には、レーザが建四人は一分発症拠長が変動する可能性が高い。また、抵抗療熱体を制度し、温度制度は、温度制度性支化を含むために必要、大きな発熱电や得るために、多量の抵抗療熱体を必要とするためは、多量の抵抗療熱体を必要とするために、多量の抵抗療熱体を必要とするために大きな大力を対して、とかました。

【0007】とれに対してベルチェ素がは、電流を流す 方向によって加熱と冷却の切得えが可能であり発熱量も 大心いため、ベルチェ素予を用いた温度胸間処型は、 約0 室の温度に知時間に渡することができ、温度期間だおよ び温度に短い期間に渡することができ、温度期間だおよ する応答性もよい。またベルチェ素子を用いた温度制御 返居は小型化か容易であるため狭いレーザ予照器内に設 費することができる。

[0008] しかし上記のように、半田材を用いたベルチェ素子では80℃以上の温度には耐えられない。本発明は、上記事情に鑑み、光学素子の温度を高温で開始でき、かつ温度期間性および温度交互性に優れた小型の温度期間変更を張供すること。よび出力変定性に優れたし一才等率表を積してよるよとなどが力変定性に優れたし一才等率表を積しているとれた。

3

時期平10-242546

(3)

30

[0000]

【課題を解決するための手段】本発明の第10 温度動の 製団は、パギ来デが支持された支持体と、職はが22 でを組えるロウ材で接合された複数の構成部局を有し前 記支持体の温度を制御することにより該支持体に支持さ れた光学素子の温度を制御するベルチェ来子とを備えた ことを修復セする。

[0010] 本発明の第2の温度制御建固法、光学素子 か支持される支持部を中央部に有するとともに改支持部 の両側を中ぞれから延行する伝熱部を行するよかダと、 納配ホルダの一方の伝熱部に固定された抵抗発熱体と、 納配ホルダの他方の伝熱部に固定されたボルチェ素子と を個表たとを特徴とする。

[0011] 本発明の第10レーザ発展器は、光柱網器 内の光幅上に配置された光学執子と、読光学表子の温度 を順則する温度側即接度とを備えたレーザ落機器におい て、前起温度側即接度とを備えたレーザ落機器におい 対体と、整点が2010と2012と30日がはできるされた支 対体と、整点が2010と2012と30日が10日であることに より該交替性に支持された光学業子の温度を開することに より該交替性に支持された光学業子の温度を開するへ 20 ルチェ素学とを備えた設置であることを特徴とする。

【0012】本発明の第2のレー・ザ発掘器は、光、基施器 内の光軸上に配置された光学素子と、該光学素子の温度 を飼育する協度創創装置とを備えたレー・ザ発振器におい て、前記温度側割装置が、光学素子が支持される支持部 を中央部に有するとともに改支が部の両側それぞれから 受狂する伝統部を有するホリタと、前記ホルダの一方の 伝熱部に固定された抵抗発熱体と、前記ホルダの他方の 伝統部に固定された、近いチェ素子とを樹えたものである ことを学教とする。

[0013]

[発明の実施の形態]以下、木発明の実施形態について 説明する。図2は、本発明の第1の温度制御装置の一実 施形態を示した正面図 (a)、および側面図 (b) であ る。 銅製の支持体21には断面四角形の貫通孔21aが 開けられており、光学菜子として非線形光学結晶の一種 であるLBO結晶22が挿入されている。また支持体2 1には1BO結晶22に近接して直径1mm程度の穴2 1 bが開けられていて、熱電対23が挿入されている。 さらに、支持休21には、ベルチェ素子20の一面が同 定されている。このペルチエ素子20はΑυ\$πを主と するロウ材により複数の半導体部品20aや伝熱板20 bが接合された構造のものである。ペルチェ素子20の 他而はレーザ装置の基板27に固定されている。なお図 2には単段のベルチェ素子が示されているが、必要に応 じて多段のペルチェ素子を用いてもよい。支持体21の 外側にはテフロン製のカバー24が取り付けられてい

【0014】ペルチエ素子20が通切な方向に通電されると支持体21に接触する側の面が発熱し支持体21が 50

加熱され、熱伝切によって支充体内部の180結晶22 が加熱される、報受対23によって執出される温度のデ 一夕に払ういて、ベルチェ素子20に流れる電源の量や 通電時間が側面され、あるいは回避の方向が連絡である。 ととによって、180結晶22の温度が削削される。カ パー24により外乳の影響が緩和されることで温度の安 定化が計られている。

1001 67 本発明の第10 地度制御練担は、例えばAuSnなどの200℃を超える高温まで距離しないロウ 材が用いられている近年明後され実用化されたペルチエ 素子を利用することで200でまでの加熱を可能とす る。しかし、木発明の第10 地区側側装置で200で以 上の温度を制修することはは難である。一方で、近年レ 一ザの使用級反称が拡大し、また光学素子内に生じた大 の後を熱熱い販力を必要性がしたため、200でを超 える高い型度で光学素子を使用することが強く泉められ でいる。上記の事情に広えたものが、本発明の第2の温 層制御装担である。

【0017] 図3は、本類明の第2の進度削削時間の 乗施部館を示した正所図(a)、側面図(b)、および その超度如配を示・ゲララフ(c)である。 鋼製のホルダ 340の 方の伝熱部341に抵抗液解体として抵抗液 額減310が参れており、他方の伝熱部342にベル チエ素子320の一面が無言されている。 ベルチェ素子 320の価面はレーザ養理の途板360に間反されている か、図2に示す立場形態の場合と同様、必要に応じて多 別のペルチェ素子を用いてもよい。ホルダ300の円 のペルチェ素子を用いてもない。ホルダ300円 にある支持部343には新面四角形の関連机343 対策的られており、光学集子330所以とれている 支持第343に低、光学業子330所以とれている 表別の36年に、光学業子330に延度して匿種1m 配度の穴343的けんでは、水平第7330に加速して匿種1m 配度の穴343的けんでいて、紫電対350が 加えされている。

【0018】抵抗死熱線310には、光学装子330近 例の適取が例えば200℃を越えたあたりの強度にまで 上昇するように常に定まった量の電流が即電金れる。抵 抗砲結線310で発生した熱は伝熱部341を伝わって 支持部343に即造し、関連形343にポパされた光 学素子330に登する。 きしたこの熱は伝統3434 にのませたのかなに発する。 生んたの熱は伝統341 10で発生する熱が使みがサナエボ子320に低かる間に、 その熱が健林が呼ばよって歩われるため、 サルダ34

特別平10-242546

○には、無額におルダ3 4 0 Lの位置をとり場轄に温度をとれば、図3 (こ) のグラフに示けまうえ、抵抗業熱線3 1 0 の明で高くベルチェ素子3 2 0 の創で低い温度 公配が生じる。そのため、光学素子3 3 0 の温度が2 0 でを超交でいても、ホルダ3 4 4 の形がたて大することによりベルチェ素子3 2 0 の温度はその役代材の観点表現なるので、ベルチェ素子自身は安全である。

[0019] ベルチェ素子330の随点未締の温度まで たベルチェ紙デ330による北ルダ340の部落が可能 であり、一旦加熱がすめば、抵抗発熱線310の発熱量 10 はベルチェ素〒330まで伝統する間に失われる分の熱 を補うだけてよいので、振振等線線310年機的少量 にでき、販売電熱線が使われていても装置全体を小型化 できる。

[0020] 新電射350により検加された温炉のデータに基づいてベルチェ素子320の出力を制動すると温 収収配が削削等は、間接約に光学素子3300温度が削 倒される。この結果ペルチェ系子の温度期間性の高さが 生かされて、0.1 ℃程度の高い温度制御性が得られ る。図4は、本発明の第100~デ発施器を一業施形態

を示した図である。

【0021】レーザ冷風器 40はNd:YAGレーザ発 風器であって、4枚の共振用ミラー41、42、43、 44と、ミラー43および44の間にあるNd:YAG 結成46とで構成されたいわゆる 2型共振機を有する。 ミラー41と4の間の活出に、図2に元予温度制御 装置48が設置されており、温度制御装置48の支持体 には非線形光学和晶の一種であるLBO新品が消入され でいる。

【〇〇22】Nd:YAC帮品47は半導体レーザ素子 90 45の路影化によってレンズ46およびミラー43を介して光脆売される。Nd:YAC結島47内で発生する 該長1064 nmの系水路影化9は、温度期間経費の支持体に抑えされた1Bの結晶によって変更変換され、被長532 nmの卯2名満版30分小売生する。第2高調 該50は、ミラー42を通して共興器の外へ取り川される。Bo品前の風度最近特別を組成である140で程度の温度は同間され、1BO結晶が高い温度制度40下で温度開閉されることによって変更した出力で使及532 nmのレーデが影響まする。

【0024】 レーザ宮63から発生した波延488mm 砂基本発能が656次 250℃という高温の発能に温度 制御されているBBO結晶に入射されることにより、そのBBの結晶が設長244mmの第2結構後66を発生する。第2両側の66k。ラー51を通して共振器の外へ収り出される。設長244mmの第2結構後60時に大阪を基金しるが、BBO結晶が上辺のようた高温の状態に保持されていることにより、第2高減減によって生じた結晶内部の欠陥が除去され、レーザ発波の倍減性が向上が3。同時に高い温度制御管により変化した出力で設長244mm シーザが影響とする。

(FAX)03 3591 7290

[0025]

「発明の効果」未発明の第1の温度阿察施費によれば、80℃以上の高温であってもが守業アの温度が小型の製作で高い温度制御を出てかった金沢では加熱、開発することができる。本発明の第2の温度制御装置によれば、20℃以上の高温であっても光学業での温度を耐い速度制をかかってある光学業では一般、開催することができる。

[0026] 水搾削の第1および第2のレーザが経路によれば、安定したレーザ出力を得ることができる。特に本発明の第2のレーザ充振器によれば、レーザ発振の信頼性も向上する。

【図底の簡単な説明】

【図1】光学素子の温度制御方法の従来技術を示す図で ある。

[図2] 本発明の第1の温度制御装置の一実施形態を示す正面図(a)、側回図(b)である。 [図3] 本発明の第2の温度制御装置の一実施形態を示

丁正而図(a)、側面図(b)およびその温度勾配を示すグラフ(c)である。

【図4】本発明の第1のレーザ発振器の一実施形態を示す図である。

【図5】 本発明の第2のレーザ発振器の一実施形態を示す図である。

【符号の説明】

20,320 ペルチェ素子 20a 半導体部品

20b 伝熱板

20b 伝染板 40 11.21 支持休

12, 22, 330 光学素子

12, 22, 330 九子系: 310 抵抗発熱線

340 ホルダ

341,342 伝熱部

343 支持部

40,60 レーザ発展器 41,42,43,44,61,62 共振用ミラー

41, 42, 43, 44, 01, 04

48,64 温度制御装置

